

专题研讨会征稿通知——23 “微纳尺度实验力学检测技术与应用”专题研讨会

中国力学学会学术大会'2009将于2009年8月24-26日在河南郑州举行。经中国力学学会常务理事会讨论,已批准设立“微纳尺度实验力学检测技术与应用”专题研讨会。该研讨会主题是:基于材料科学与微纳制造领域的快速发展,微纳米尺度下材料和结构的力学行为成为多学科广泛关注的课题。本讨论会旨在推动不同领域和方向的研究者在微纳米力学行为分析、检测技术、检测设备等方面开展深入的学术交流和讨论。

一、征稿主题:

1. 微纳米材料的力学性能表征
2. 微纳米结构和器件的力学行为
3. 微纳米尺度测量中的力学和物理问题
4. 基于实验的微纳米力学分析方法
5. 微纳米尺度检测方法、技术和设备;微纳米尺度下的测试标准
6. 微纳传感器技术及应用;
7. 微纳尺度实验技术在微机电和生物等领域的应用

为此特别邀请您向本专题研讨会投稿并作学术报告!请您将稿件寄至

具体要求见中国力学学会学术大会2009征稿通知,网址如下:

<http://www.cstam.org.cn/cctam2009/detail.asp?classid=2&id=192>

二、重要截止日期:

1. 详细摘要投稿截止日期:2009年4月1日;
2. 全文投稿截止日期:2009年6月15日。

三、联系人联系方式 (可将稿件寄至联系人):

仇巍:天津市 天津大学 机械工程学院力学系 邮编:300072

Email: daniell_q@hotmail.com Tel: 022-27403610, 13920462608

Copyright © 2008 版权所有 中国力学学会

地址: 北京市北四环西路15号 邮政编码:100190 Address: No.15 Beisihuanxi Road, Beijing 100190, China

京ICP备05039218号, 审核日期: 2005-07-07

E-mail: office@estam.org.cn
